## 1.1 µm 帯 InAs 量子ドット波長掃引レーザを用いた SS-OCT の構築と評価

Development and evaluation of swept-source OCT using the tunable laser based on 1.1- $\mu$ m-waveband InAs quantum dots

和歌山大シスエ<sup>1</sup>,物材機構<sup>2</sup>, グラスゴー大<sup>3</sup><sup>O</sup> (M2) 辻 敏弥<sup>1</sup>, 尾崎 信彦<sup>1,\*</sup>, 渡辺 英一郎<sup>2</sup>, 大里 啓孝<sup>2</sup>, 池田 直樹<sup>2</sup>, 杉本 喜正<sup>2</sup>, David T. D. Childs<sup>3</sup>, Richard A. Hogg<sup>3</sup> Wakayama Univ.<sup>1</sup>, NIMS<sup>2</sup>, Univ. Glasgow<sup>3 O</sup>T. Tsuji<sup>1</sup>, N. Ozaki<sup>1,\*</sup>, E. Watanabe<sup>2</sup>,

H. Ohsato<sup>2</sup>, N. Ikeda<sup>2</sup>, Y. Sugimoto<sup>2</sup>, D. T. D. Childs<sup>3</sup>, and R. A. Hogg<sup>3</sup>

\*E-mail: ozaki@wakayama-u.ac.jp

【はじめに】光コヒーレンストモグラフィー(OCT)は、近赤外光を用いて生体内部の断面構造を非 侵襲に画像化する技術である[1]。OCT は低コヒーレンス光干渉によって光軸上の反射率分布を計 測するため、光軸分解能向上のため広帯域な光源が要求される。また、画像深さを得るために、 生体内の血液や水分による光吸収・散乱の影響が少ない波長 1.0-1.1-µm 帯が望ましい。光源に波 長掃引レーザを用いた波長掃引型 OCT(SS-OCT)[2]は、レーザ光のコヒーレンス性によって画像深 さを得やすいが、1.0-1.1-µm 帯で広帯域な利得特性を有する発光材料候補が少なく、特に半導体 材料での実現が難しい。そこで我々は、広帯域かつ発光中心波長制御が可能な自己組織化 InAs 量 子ドット(QD)を用いた SS-OCT の実現を目指している。これまでに、発光波長を 1.1-µm 帯に制御 した InAs-QD の広帯域利得および F-P レーザ発振を得た[3]が、今回はその QD を利得媒体とした 外部共振器型波長掃引レーザ(QD-ECL)による SS-OCT を立ち上げ、動作特性を評価した。

【実験手法】Fig. 1 に構築した SS-OCT の模式図を示す。発光中心波長を 1.1-µm 帯に制御した QD を 4 層埋め込んだ利得チップに対し、F-P 発振閾値電流以下の CW 電流(*I*)を注入して得られる EL 発光から、特定波長光を Littrow 配置の回折格子により光帰還させて QD-ECL とした。回折格子を 回転させて得られる QD-ECL からの波長掃引レーザ光を干渉系に導入し、参照ミラーおよびサン プルミラー間の光路長差(*d*)により生じるビート周波数を伴った時間領域干渉強度変調を検出後、 逆フーリエ変換により点拡がり関数(PSF)を取得した。

【結果と考察】Fig. 2 に *I* = 64 mA、25 °C での QD-ECL からの波長掃引スペクトル(0.5 nm 間隔) を示す。1.1 µm 帯でおよそ 15 nm の波長掃引幅が得られた。以前報告した QD の利得幅(約 65 nm) よりも狭くなっており、外部共振器による結合損失の影響と考えられる。この QD-ECL を SS-OCT に導入し、*d* を 0.5 mm ずつ変えながら PSF を取得した(Fig. 3)。各 PSF のピーク位置は光路長差と よく一致し、構築した SS-OCT の正常な動作が確認された。光軸分解能を示す PSF の半値幅は約 60 µm であり、波長掃引幅を反映した値となった。今回の利得チップは端面処理を施しておらず、 また、内部 F-P 発振以下の電流動作であったため波長掃引幅が QD の持つ利得幅よりも狭くなっ たが、今後、チップ端面処理による外部共振器結合損失低減、また、内部 F-P 発振抑制による QD の高次準位間発光の寄与により波長掃引幅が拡大され、光軸分解能が向上できると考えられる。

【謝辞】科研費(20H02183, 16H03858, 16KK0130)、高等教育機関コンソーシアム和歌山、文科省ナノテ クノロジープラットフォーム事業(NIMS 微細加工 PF)の支援を受けた。 [1] D. Huang et al., Science 254, 1178 (1991). [2] S. H. Yun et al., Opt. Express 11, 2953 (2003). [3] 辻他、第 80 回応用物理学会秋季学術講演会 19a-PA3-4 (2019).



Fig.1 Schematic image of SS-OCT using the grating- coupled EC tunable laser based on InAs-QD gain chip (QD-ECL).



Fig.2 Tuning EL spectra obtained from the QD-ECL (I = 64 mA).



Fig.3 PSF variation with the sample mirror position obtained from SS-OCT with the QD-ECL.